



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
(ФТИ им. А.Ф. Иоффе)

П Р И К А З

31.01.2025

Санкт-Петербург

№ 02.01-02-014

Об утверждении состава
Аттестационной комиссии
Института

В соответствии с п. 2.3 Положения об Аттестационной комиссии ФТИ им. А.Ф. Иоффе, и на основании решения Ученого совета Института от 31.01.2025, п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившим силу приказ от 15.02.2024 №29/1.
2. Утвердить следующий состав Аттестационной комиссии Института сроком на 5 лет:

Аверкиев Никита Сергеевич	д.ф.-м.н., зав. сект. теории оптических и электрических явлений в полупроводниках
Александров Евгений Борисович	академик РАН, зав. лаб. атомной радиоспектроскопии
Бобашев Сергей Васильевич	д.ф.-м.н., г.н.с. лаб. физической газодинамики
Быков Андрей Михайлович	член-корреспондент РАН, руководитель Отделения
Векслер Михаил Исаакович	профессор РАН, д.ф.-м.н., зав. лаб. мощных полупроводниковых приборов
Вершовский Антон Константинович	д.ф.-м.н., в.н.с. лаб. атомной радиоспектроскопии
Копьев Петр Сергеевич	член-корреспондент РАН, г.н.с. лаб. полупроводниковой люминесценции и инжекционных излучателей
Кумзеров Юрий Александрович	д.ф.-м.н., зам. руководителя Отделения
Лебедев Александр Александрович	д.ф.-м.н., руководитель Отделения
Лебедев Сергей Владимирович	д.ф.-м.н., г.н.с. лаб. физики высокотемпературной плазмы
Павлов Виктор Владимирович	д.ф.-м.н., зав. лаб. оптических явлений в сегнетоэлектрических и магнитных кристаллах
Потехин Александр Юрьевич	д.ф.-м.н., г.н.с. сект. теоретической астрофизики
Парфеньев Роберт Васильевич	д.ф.-м.н., г.н.с. лаб. кинетических явлений в твердых телах при низких температурах
Чалдышев Владимир Викторович	д.ф.-м.н., г.н.с. лаб. физики аморфных полупроводников

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Института

С.В. Иванов